



△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△×						OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△×4	Focus ±20 削除 / 表記変更	19.03.03	T. F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		V S Z - M 0 3 2 4 S	
△×1	彫刻変更 (型式修正)	16.10.06	M. M.	T. A.	T. T.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES		A B C S	DATE	11.04.21	DRAW NO.